

令和3年度「重要技術管理体制強化事業（我が国における極微細加工を用いたエッジ半導体製造に係るサプライチェーン体制構築可能性調査）」に係る企画競争の募集結果について

令和3年12月17日

経済産業省

製造産業局

産業機械課

令和3年度「重要技術管理体制強化事業（我が国における極微細加工を用いたエッジ半導体製造に係るサプライチェーン体制構築可能性調査）」に係る企画競争の募集について、令和3年11月19日（金）～令和3年12月8日（水）まで公募したところ、1件の応募がありました。

応募のありました提案について、厳正な審査を行った結果、次のとおり採択者を決定しましたのでお知らせ致します。

○採択事業者

- ・ ALITECS 株式会社（法人番号：1010701025681）
- ・ ギガフォトン株式会社（法人番号：4060001023420）
- ・ キヤノン株式会社（法人番号：6010801003186）
- ・ 株式会社ニコン（法人番号：5010001008763）

※上記4社による連名応募

（参考）テーマ別の体制は以下のとおり。

- （1）EUV露光装置の調査
 - ・ ALITECS株式会社
 - ・ ギガフォトン株式会社
- （2）ナノインプリント（NIL）ポテンシャル調査
 - ・ キヤノン株式会社
- （3）EUV マスク検査装置の調査
 - ・ 株式会社ニコン

（本件に関する問い合わせ先）

〒100-8931 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号

経済産業省 製造産業局 産業機械課

担当：池田、永井

電話 03-3501-1691